

यित विधि विधि विधि



中華民國經濟部智慧財產局

INTÉLLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛:其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 <u>2003</u> 年 <u>03</u> 月 <u>05</u> 日 Application Date > ;

申 請一案 號 : 092104722 Application No.

申 請 人: 致伸實業股份有限公司 Applicant(s)

> 局 — 長 Director General



發文日期: 西元 <u>2003</u> 年 <u>4 月 月</u> 日 Issue Date

發文字號: **09220320500** Serial No.



申請日期	:	IPC分剪
		エロカツ
申請宏號	:	



(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
_	中文	防磨擦裝置與應用該裝置之平台式掃描器		
發明名稱	英 文	Anti-abrasion Device and Flatbed Scanner Incoporating the Same		
	姓 名(中文)	1. 陳錫裕 2. 蔡益元		
=	姓 名 (英文)	1.Hsi-Yu Chen 2.Yi-Yung Tsai		
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW		
	(中文)	 台北市松山區撫遠街390巷19號3樓 彰化縣和美鎮北辰路81巷10號 		
	1/ ** - \	1.3F1., No. 19, Lane 390, Fuyuan St., Sungshan Chiu, Taipei, Taiwan 105,? R.O.C. 2.No. 10, Lane 81, Beichen Rd., Hemei Jen, Changhua, Taiwan 508,		
		1. 致伸科技股份有限公司		
三 申請人 (共1人)	名稱或 姓 名 (英文)	I. PRIMAX ELECTRONICS LTD.		
	國籍(中英文)	1. 中華民國 ROC		
	(宮系所)	. 北市內湖區瑞光路669號 (本地址與前向貴局申請者相同)		
	(英文)	.669, Ruey Kuang Road, Neihu 114, Taipei, Taiwan, R.O.C.		
	代表人(中文)	. 梁立省		
	代表人 (英文)	.Raymond Liang		





申請日期	:	IPC分類
申請案號	:	



(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書		
_	中文	
發明名稱	英文	
1.	姓 名(中文)	3. 管建國
	姓 名 (英文)	3. Chien-Kuo Kuan
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	3. 中華民國 TW
(共3人)		3. 台北縣三重市重新路四段214巷18-1號5樓
	住居所 (英 文)	3.5Fl., No. 18-1, Lane 214, Sec. 4, Chungshin Rd., Sanchung City, Taipei, Taiwan 241, R.O.C.
· 三、 申請人 (共1人)	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
	國 籍 (中英文)	
	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人 (英文)	
STILL BELLEVE . LEV		

四、中文發明摘要 (發明名稱:防磨擦裝置與應用該裝置之平台式掃描器)

伍、(一)、本案代表圖為:第三圖(A)

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

掃 描 平 台30

電路板31

軟 排 線32

光 機 模 組33

可撓主體34

六、英文發明摘要 (發明名稱:Anti-abrasion Device and Flatbed Scanner Incoporating the Same)

An anti-abrasion device and a flatbed scanner incoporating the anti-abrasion device are disclosed. The flatbed scanner mainly includes a scanner platform, a circuit board, a flat flexible cable and a carriage module. The flat flexible cable has one end thereof electrically connected to the circuit board and another end electrically connected to the carrage module, and moves with





六、英文發明摘要 (發明名稱:Anti-abrasion Device and Flatbed Scanner Incoporating the Same)

the carriage module so as to stretch or bend under a scanner platform. The anti-abrasion device mainly includes a flexible body disposed at one side of the flat flexible cable, and moves with the carriage module so as to stretch or bend under a scanner platform. The strength of the flexible body against bending is gearter than that of the flat flexible cable so as to keep away from the



四、中文發明摘要 (發明名稱:防磨擦裝置與應用該裝置之平台式掃描器)



六、英文發明摘要 (發明名稱:Anti-abrasion Device and Flatbed Scanner Incoporating the Same)

scanner platform, thereby carrying the flat flexible cable away from the scanner platform to prevent from abrasion and contamination.



一、本案已向			_2
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優元之
		無	
二、□主張專利法第二十	工收之一符 _ 巧值	P 145 .	
申請案號:	五保之一 另一 填俊	·允稚 :	
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	□第一款但書或	戍□第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存	於國外:		
寄存國家: 寄存機構:		無	
寄存日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存。	於國內(本局所指定	(之寄存機構):	
寄存機構: 寄存日期:		無	
寄存號碼: □熟習該項技術者易;	於獲得,不須寄存。		

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域



本案係關於一種防磨擦裝置,尤指應用於一平台式掃描器中之防磨擦裝置。

先前技術

請見第二圖(A),其為一傳統軟排線之構造示意圖。該軟排線14係由一可撓銅箔導體片141外包覆一可撓塑膠絕緣外層142,並於兩端加上補強片143而形成。該銅箔片141之兩端部分露出於該塑膠絕緣外層142之外,藉由該補





五、發明說明 (2)

發明目的

本案主要之發明目的係為發展出改善上述習用手段缺失之防磨擦裝置。

發明內容

本案係為一種防磨擦裝置,應用於一平台式掃描器中,該平台式掃描器主要包含有一掃描平台、一電路板、一軟排線以及一光機模組,該軟排線之一端電連接至該光機模組,該軟排線係可隨路光機模組之移動而於該掃描平台下方伸展或彎折,而該





五、發明說明 (3)

防磨擦裝置主要包含有一可撓主體,其設置於該軟排線之一側,隨該光機模組之移動而於該掃描平台下方伸展或彎折,然該可撓主體之抗彎折強度較該軟排線為大而能與該掃描平台保持距離,進而可壓制該軟排線而避免與該掃描平台磨擦產生污損。

根據上述構想,本案所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之剖面線條上具有不在同一直線上之三個點,而該剖面線條係與該光機模組移動方向呈正交。

根據上述構想,本案所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之剖面線條呈圓弧狀。

根據上述構想,本案所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之剖面線係呈V字型。

根據上述構想,本案所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之剖面線係呈W字型。

根據上述構想,本案所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之材質係由剛性較該軟排線為大之金屬或塑膠來完成。





五、發明說明 (4)

雙折強度較該軟排線為大而能與該掃描平台保持距離, 面可壓制該軟排線而避免與該掃描平台磨擦產生污損。

根據上述構想,本案所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線條上具有不在同一直線上之三個點,而該剖面線條係與該光機模組移動方向呈正交。

根據上述構想,本案所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線條呈圓弧狀。

根據上述構想,本案所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線係呈V字型。

根據上述構想,本案所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線係呈W字型。

根據上述構想,本案所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之材質係由剛性較該軟排線為大之金屬或塑膠來完成。

簡單圖式說明

本案得藉由下列圖式及詳細說明, 俾得一更深入之了解:

第一圖(A)為一般平台式掃描器之上視示意圖;

第一圖(B)為一般平台式掃描器之側視剖面示意圖;

第二圖(A)為一傳統軟排線之構造示意圖。

第二圖(B)為一傳統軟排線與透明掃描平台產生磨擦 之構造示意圖。



五、發明說明 (5)

第三圖(A)(B)係本案為改善習用手段缺失所發展出來應用於平台式掃描器中之防磨擦裝置構造示意圖。

第四圖(A)(B)(C)為本案可撓主體之三種實施例剖面示意圖。

本案 圖式中所包含之各元件列示如下:

光機模組11 馬達與齒輪組121 電路板13 可撓銅箔導體片141 補強片143 防磨軟排線34 電路板31 光機模組33

發明實施方式

請參見第三圖(A)(B),其係本案為改善習用手段缺失所發展出來應用於平台式掃描器中之防磨擦裝置構造示意圖。一般之平台式掃描器主要皆具有掃描平台30(通常以透明玻璃完成)、電路板31、軟排線32以及光機模組33等構件,而用以傳遞電訊號之該軟排線32之一端電連接至該



五、發明說明 (6)

電路板31上,而另一端電連接至該光機模組33,該軟排線32條可配合該光機模組33之移動而於該掃描平台含有一或彎折。至於本案所發展出來之防磨擦裝置主要包含有一可撓主體34,其設置於該軟排線32之內側或外側),同樣以其一端連接至該電路板31上,而另一端連接至該光機模組33。出資本案所揭露之可撓主體34之抗彎折強度較減32由於本案所揭露之可撓主體34之抗彎折強度較減32時,如此將能避免向上翻揚而與該掃描平台30保持距離,進而可壓制該軟排線32避免與該掃描平台30磨擦產生污損。

而為能增加可撓主體之剛性,使其抗彎折強度大於該軟排線,除了本身採用剛性較強之金屬或塑膠外,尚可將其沿XY線之剖面製作成如第四圖(A)(B)(C)所示之圓弧狀、V字型或W字型等形狀,其共同特徵在於其剖面線條上皆具有不在同一直線上之三個點a、b、c,藉以增加該可撓主體之抗彎折強度,如此將可有效壓制該軟排線而避免與該掃描平台30磨擦產生污損。





圖式簡單說明

第一圖(A)為一般平台式掃描器之上視示意圖;

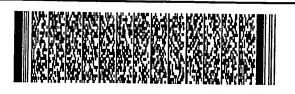
第一圖(B)為一般平台式掃描器之側視剖面示意圖;

第二圖(A)為一傳統軟排線之構造示意圖。

第二圖(B)為一傳統軟排線與透明掃描平台產生磨擦之構造示意圖。

第三圖(A)(B)係本案為改善習用手段缺失所發展出來應用於平台式掃描器中之防磨擦裝置構造示意圖。

第四圖(A)(B)(C)為本案可撓主體之三種實施例剖面示意圖。



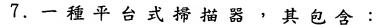
六、申請專利範圍

- 2. 如申請專利範圍第1項所述之防磨擦裝置,其中該可撓 主體之剖面線條上具有不在同一直線上之三個點,而該剖 面線條係與該光機模組移動方向呈正交。
- 3. 如申請專利範圍第2項所述之防磨擦裝置,其中該可撓 主體之剖面線條呈圓弧狀以增強其剛性,使其抗彎折強度 大於該軟排線。
- 4. 如申請專利範圍第2項所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之剖面線條呈V字型以增強其剛性,使其抗彎折強度大於該軟排線。
- 5. 如申請專利範圍第2項所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之剖面線係呈W字型以增強其剛性,使其抗彎折強度大於該軟排線。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之防磨擦裝置,其中該可撓主體之材質係由剛性較該軟排線為大之金屬或塑膠來完



六、申請專利範圍

成。



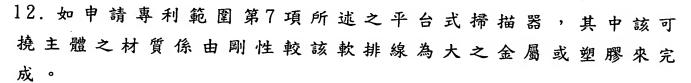
- 一掃描平台,提供一被掃描物置放;
- 一電路板;
- 一光機模組;
- 一軟排線,電連接至該電路板與該光機模組之間而用以傳遞電訊號,該軟排線係可隨該光機模組之移動而於該 掃描平台下方伸展或彎折;以及
- 一防磨擦裝置,主要具有一可撓主體,其設置於該軟排線之一側,隨該光機模組之移動而於該掃描平台下方伸展或彎折,然該可撓主體之抗彎折強度較該軟排線為大而能與該掃描平台保持距離,進而可壓制該軟排線而避免與該掃描平台磨擦產生污損。
- 8. 如申請專利範圍第7項所述之平台式掃描器,其中該可 撓主體之剖面線條上具有不在同一直線上之三個點,而該 剖面線條係與該光機模組移動方向呈正交。
- 9. 如申請專利範圍第8項所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線係呈圓弧狀以增強其剛性,使其抗彎折強度大於該軟排線。
- 10. 如申請專利範圍第8項所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線條呈V字型以增強其剛性,使其抗彎折強度大於該軟排線。
- 11. 如申請專利範圍第8項所述之平台式掃描器,其中該可撓主體之剖面線條呈W字型以增強其剛性,使其抗彎折強



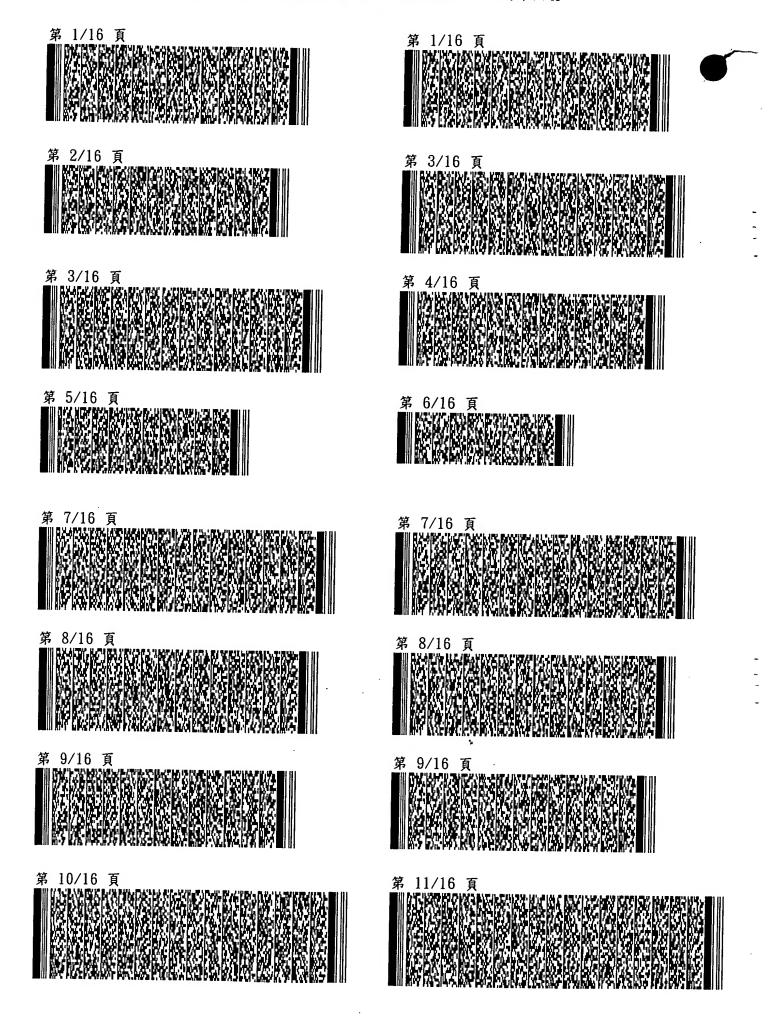
;

六、申請專利範圍

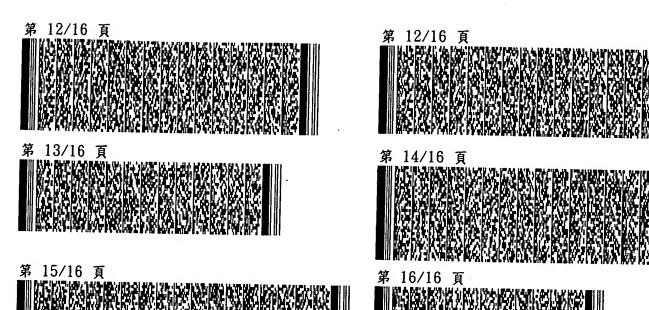
度大於該軟排線。







申請案件名稱:防磨擦裝置與應用該裝置之平台式掃描器



第17頁



